# 불량 반도체 탐지 프로그램 기획서

이당백 팀 : 김진 | 박민아



1. 프로젝트 개요

2. 데이터 전처리

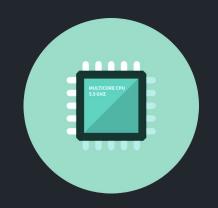
3. 프로젝트 가치

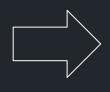
1. 프로젝트 개요

프로젝트 개요 - 목적

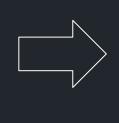
"반도체 장비 불량품 탐지 프로그램을 통한 자동화, 객관적으로 불량품을 예측, 제작 공정상의 자원 절약"

# 프로젝트 개요 - 공정 과정











**FAB 과정** 반도체에 전자회로를 그리는 과정

EDS 과정 양품과 불량품 반도체를 찾는 과정

**패키지과정** 최종 제품 형태를 갖추는 과정

프로젝트개요 - 기존 EDS 공정

- 기존 반도체 공장 FDS(Fault detection and classification) 시스템 활용
- FDS(Fault detection and classification) 시스템은 사람이 직접 데이터를 보며 기본적인 통계 기법 및 데이터값 추이를 활용, 불량 원인 분석 및 예측
- FDS 방식 한계점:
  - 1) 사람이 직접 불량품을 판별하며 시간, 인력, 비용 소비됨
  - 2) 주관적인 판단으로 인하여 잘못 판별 할 수 있음
    - → 반도체 수율 하락의 원인으로 이어짐

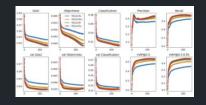
프로젝트 개요 - 제안

# Al 기반, <u>"불량 반도체 예측 자동화</u> <u>시스템"</u> 도입 제안

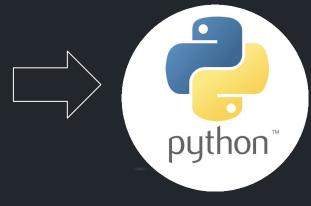
2. 데이터 전처리

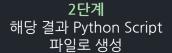
# 프로젝트 개요 - 구축 계획

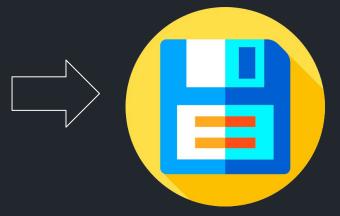




1단계 데이터 전처리 및 모델링 Image Detection 모델 사용. 라벨링 결과, 불량 위치 ,신뢰도 도출 대시보드 시각화

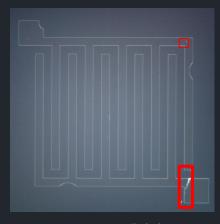






3단계 실용성 향상을 위해 Pyinstaller, PyQT등을 활용한 GUI 프로그램 구축

# 데이터 전처리 - 원본 데이터



pattern 1 데이터



pattern 2 데이터

총 이미지 파일 개수 : 337 장

파일 형식: .jpg

Pattern 1 : 총 136 장, Defect Type 9가지 Pattern 2 : 총 201 장, Defect Type 9가지

#### 데이터 전처리 - 정확도 향상 방안



pattern 1 제외 데이터(양품)



pattern 2 바운딩박스 처리

AI가 이미지 학습 시 정확도를 높일 수 있는 방안책을 구상

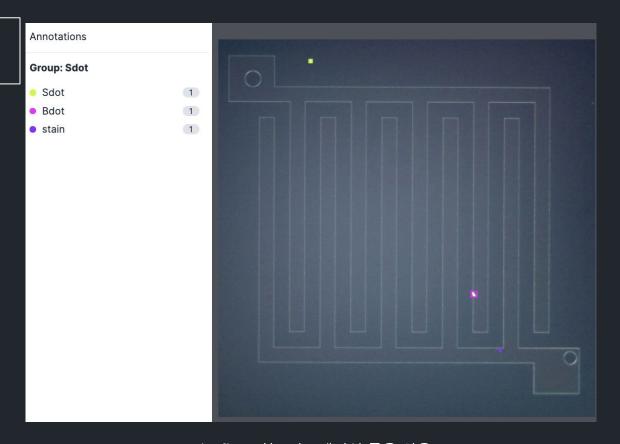
- (1) 데이터 제외 : 보유 데이터 중 양품으로 판별되는 데이터
- (2) 바운딩 박스 처리 방식 : 흠집으로 보이는 부분만 좁게 바운딩 박스 처리
- (3) 어노테이션 설정 : 각 흠집 마다 각각 다른 어노테이션 이름 부여

# 데이터 전처리 - 어노테이션

기준	어노테이션 명
작은 점	Sdot (small dot)
큰 점	Bdot (big dot)
진한 스크래치	Sscratch (strong scratch)
연한 스크래치	Wscratch (week scratch)
얼룩	stain
연한 선	Wline (week line)
진한 선	Sline (strong line)
긴 스크래치	Lscratch (long line)
짧은 스크래치	Mscratch (medium line)

결함 종류별로 어노테이션 명을 설정, 총 9개로 분류

데이터 전처리 - 어노테이션 예시



roboflow라는 어노테이션 툴을 사용, 불량품 반도체의 결함 부분에 각 결함에 해당하는 주석 부여

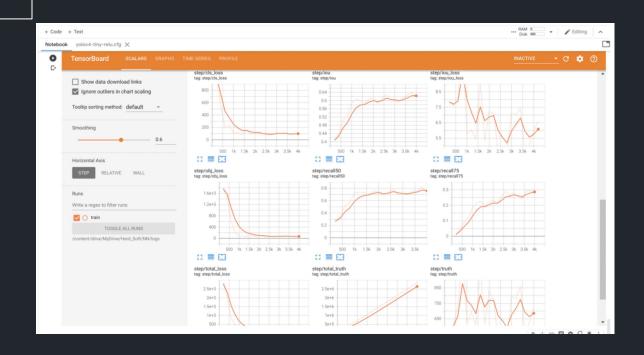
### 데이터 전처리 - 학습 모델 종류

No	Detection 모델 종류
1	Tensorflow Object Detection(TFRecord)
2	YOLOv4
3	YOLOv5
4	EfficientDet
5	Faster R-CNN

효율적인 불량품 반도체 탐색을 위하여 5개의 Image Detection 모델을 테스트 할 예정

모델 선정 기준 1) 데이터 셋에 최적화 됨 2) 정확도가 높은 모델

# 데이터 전처리 - 지표 시각화



모델링 결과로 도출된 지표, TensorBoard를 활용하여 시각화 진행

3. 프로젝트 가치

프로젝트 가치

Al 기반, <u>"불량 반도체 예측 자동화 프로그램"</u> 기대점:

- 1) 불량 예측 시 소모되는 시간 및 인력 비용 절감
- 2) 불량 원인에 대한 잘못된 오판단 비율 감소
- 3) GUI 프로그램 구축으로 인한 손쉬운 불량 탐지 가능
  - → 반도체 수율 상승 예상

# 감사합니다